CEI 60749-6 (Première édition – 2002) IEC 60749-6 (First edition – 2002)

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS -MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 6: Stockage à haute température

SEMICONDUCTOR DEVICES MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 6: Storage at high temperature

CORRIGENDUM 1

Page 2 Page 3

Au lieu de: Instead of:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2008.

lire: read:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.

Août 2003 August 2003